This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

DIALOG(R) File 352: Derwent WPI (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

014857856 **Image available** WPI Acc No: 2002-678562/200273

XRPX Acc No: NO2-536590

Light-emitting element for use as back light for full-color display device, has thermoplastic sealing layer for sealing multilayered light-emission element comprising organic layer

Patent Assignee: FUJI PHOTO FILM CO LTD (FUJF) Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week JP 2002246172 A 20020830 JP 200137501 Α 20010214 200273 B

Priority Applications (No Type Date): JP 200137501 A 20010214

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes JP 2002246172 A 9 H05B-033/04

Abstract (Basic): JP 2002246172 A

NOVELTY - A thermoplastic sealing layer (9) seals a multilayered light-emission element (7) including an organic layer (3). back-electrode layers (5,6). A thermoplastic substrate (1) and the thermoplastic sealing layer are fused in the periphery of the multilayered light-emission element.

DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is included for light-emitting element manufacturing method.

USE - For use as back light for full-color display device, and as illumination light source for printer.

ADVANTAGE - Provides excellent light-emission brightness, luminous efficiency and durability by using the thermoplastic sealing element for sealing the organic layer.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows a sectional view of the light-emitting element.

Thermoplastic substrate (1)

Organic layer (3)

Back-electrode layers (5,6)

Light-emission element (7)

Thermoplastic sealing layer (9)

pp: 9 DwgNo 1/3

Title Terms: LIGHT; EMIT; ELEMENT; BACK; LIGHT; FULL; COLOUR; DISPLAY; DEVICE; THERMOPLASTIC; SEAL; LAYER; SEAL; MULTILAYER; LIGHT; EMIT;

ELEMENT; COMPRISE; ORGANIC; LAYER

Derwent Class: U14

International Patent Class (Main): H05B-033/04

International Patent Class (Additional): HO5B-033/02; HO5B-033/10;

H05B-033/14

File Segment: EPI

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

07377672

LIGHT-EMITTING ELEMENT AND MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME

PUB. NO.: 2002-246172 [JP 2002246172 A]

PUBLISHED: August 30, 2002 (20020830)

INVENTOR(s): MISHIMA MASAYUKI

APPLICANT(s): FUJI PHOTO FILM CO LTD

APPL. NO.: 2001-037501 [JP 200137501] FILED: February 14, 2001 (20010214)

INTL CLASS: H05B-033/04; H05B-033/02; H05B-033/10; H05B-033/14

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a light-emitting element and a manufacturing method of it having superior lighting luminance, luminous efficiency, and durability and available effectively for full-color display, backlight, surface light source, such as an illumination light source, and a light source array and the like for a printer and the like.

SOLUTION: This light-emitting element is constructed by arranging a transparent electrode, a light-emitting laminate, and a thermoplastic sealing member on a thermoplastic base board, and the light-emitting laminate is constructed by layering one or more organic compound layers, including a light-emitting layer and a back electrode, while by means of the thermoplastic sealing member, the organic compound layer is sealed and shut off from the outside air. The thermoplastic base board and the thermoplastic sealing member are fused together in the circumference part of the light-emitting laminate.

COPYRIGHT: (C) 2002, JPO

?

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(II)特許出願公開番号 特開2002-246172

(P2002-246172A) (43)公開日 平成14年8月30日(2002.8.30)

| (51) Int. Cl. 7 | 識別記号 | FI | テーマコート'(参考 | | |
|---------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--|--|
| H05B 33/04 33/02 | | H05B 33/04 | 3K007 | | |
| | | 33/02 | | | |
| 33/10 | | 33/10 | | | |
| 33/14 | | 33/14 | Α | | |
| | | 審査請求 | 未請求 請求項の数3 OL (全9頁) | | |
| (21)出願番号 | 特願2001-37501(P2001-37501) | (71)出願人 00 | 00005201 | | |
| | | 富 | 富士写真フイルム株式会社 | | |
| (22)出願日 | 平成13年2月14日(2001.2.14) | 神奈川県南足柄市中沼210番地 | | | |
| | | (72)発明者 三 | 三島 雅之 | | |
| | | 神 | 申奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真 | | |
| | | 7 | 7イルム株式会社内 | | |
| | | (74)代理人 10 | 00080012 | | |
| | | 弁 | 产理士 髙石 橘馬 | | |
| | | Fターム(参考) | 3K007 AB02 AB03 AB11 AB18 BB01 | | |
| | | | BB05 CA06 CB01 DA01 DB03 | | |
| | | | EB00 FA02 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(54) 【発明の名称】発光素子及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 発光輝度、発光効率及び耐久性に優れ、フルカラーディスプレイ、バックライト、照明光源等の面光源、プリンター等の光源アレイ等に有効に利用できる発光素子、並びにその製造方法を提供する。

【解決手段】 熱可塑性基板上に透明電極、発光層を含む一層以上の有機化合物層及び背面電極を積層してなる発光積層体、並びに有機化合物層を封止し外部の空気を遮断する熱可塑性封止部材を有し、熱可塑性基板と熱可塑性封止部材とが発光積層体の周辺部で融着されていることを特徴とする発光素子。

9

【特許請求の範囲】

【請求項1】 熱可塑性基板上に透明電極、発光層を含む一層以上の有機化合物層及び背面電極を積層してなる発光積層体、並びに前記有機化合物層を封止し外部の空気を遮断する熱可塑性封止部材を有し、前記熱可塑性基板と前記熱可塑性封止部材とが前記発光積層体の周辺部で融着されていることを特徴とする発光素子。

【請求項2】 請求項1に記載の発光素子において、前記熱可塑性基板及び前記熱可塑性封止部材の軟化点がそれぞれ200℃以下であることを特徴とする発光素子。

【請求項3】 熱可塑性基板上に透明電極、発光層を含む一層以上の有機化合物層及び背面電極を積層してなる発光積層体、並びに前記有機化合物層を封止し外部の空気を遮断する熱可塑性封止部材を有する発光素子を製造する方法であって、前記熱可塑性基板と前記熱可塑性封止部材とを前記発光積層体の周辺部で融着することを特徴とする発光素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、フルカラーディス 20 プレイ、バックライト、照明光源等の面光源、プリンタ 一等の光源アレイ等に有効に利用できる発光素子、及び その製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】有機物質を使用した有機発光素子は、固体発光型の安価な大面積フルカラー表示素子や書き込み光源アレイとしての用途が有望視されており、近年活発な研究開発が進められている。一般に有機発光素子は発光層を含む有機化合物層及び該有機化合物層を挟んだ一対の対向電極から構成される。このような有機発光素子 30に電圧を印加すると、有機化合物層に陰極から電子が注入され陽極から正孔が発光層において再結合し、エネルギー準位が伝導帯から価電子帯に戻る際にエネルギーを光として放出することにより発光が得られる。

【0003】従来の有機発光素子は、駆動電圧が高く発光輝度及び発光効率が低いという問題を有している。近年、この問題を解決するための技術が種々報告されており、例えば有機化合物の蒸着により形成した有機薄膜を有する有機発光素子が知られている(アプライド フィ 40ジクス レターズ、51巻、913頁、1987年)。この有機発光素子は電子輸送材料からなる電子輸送層と正孔輸送材料からなる正孔輸送層の積層二層構造を有し、従来の単層型素子に比べて大幅に向上した発光特性を示す。正孔輸送材料としては低分子アミン化合物、電子輸送材料兼発光材料としては低分子アミン化合物、電子輸送材料兼発光材料としては8-キノリノールのアルミニウム錯体(Alq)を用いており、発光色は緑色である。蒸着有機薄膜を有する有機発光素子はその後も数多く報告されている(マクロモレキュラリー シンポジウム、125巻、1頁、1997年に記載の参考文献参照)。 50

【0004】一方、有機発光素子の有機化合物層を形成 する際には、蒸着法、スパッタ法、CVD法、PVD法、溶剤 を用いた塗布法等の様々な方法が使用できるが、これら の方法の中で、製造工程の簡略化、製造コストの低減、 加工性の改善、バックライトや照明光源等のフレキシブ ルな大面積素子への応用等の観点からは塗布法等の湿式 製膜法が有利である。高分子化合物を湿式製膜法により 製膜した有機発光素子は既に幾つか報告されており、該 高分子化合物としては緑色発光を示すポリパラフェニレ 10 ンピニレン (ネイチャー, 347巻, 539頁, 1990年)、赤 橙色発光を示すポリ(3-アルキルチオフェン)(ジャパニ ーズ ジャーナル オブ アプライドフィジクス, 30 巻, L1938頁, 1991年)、青色発光を示すポリアルキル フルオレン(ジャパニーズ ジャーナル オブ アプラ イド フィジクス、30巻, L1941頁, 1991年) 等が提案 されている。また、特開平2-223188号は低分子化合物を バインダー樹脂に分散させ、湿式塗布により製膜する方 法を報告している。

【0005】しかしながら、上記のような乾式法又は湿式法による発光素子は、いずれもフレキシブルなプラスチック基板を用いるとガラス基板を用いた場合に比べて耐久性が大きく劣るという欠点があり、実用化が困難とされてきた。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、発光 輝度、発光効率及び耐久性に優れ、フルカラーディスプレイ、バックライト、照明光源等の面光源、プリンター 等の光源アレイ等に有効に利用できる発光素子、並びに その製造方法を提供することである。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記課題に鑑み鋭意研究の結果、本発明者は、熱可塑性基板上に電極及び有機化合物層を設け、該熱可塑性基板に熱可塑性封止部材を融着させて有機化合物層を封止することによって、発光特性及び耐久性に優れた発光素子が得られることを発見し、本発明に想到した。

【0008】即ち、本発明の発光素子は、熱可塑性基板上に透明電極、発光層を含む一層以上の有機化合物層及び背面電極を積層してなる発光積層体、並びに有機化合物層を封止し外部の空気を遮断する熱可塑性封止部材を有し、熱可塑性基板と熱可塑性封止部材とが発光積層体の周辺部で融着されていることを特徴とする。本発明の発光素子は発光輝度、発光効率及び耐久性に優れており、さらにフレキシブルな素子として好適に使用でき、フルカラーディスプレイ、バックライト、照明光源等の面光源、プリンター等の光源アレイ等に有効に利用できる。本発明の発光素子において、熱可塑性基板及び熱可塑性封止部材の軟化点はそれぞれ200℃以下であるのが好ましい。

50 【0009】また本発明の製造方法は、熱可塑性基板上

に透明電極、発光層を含む一層以上の有機化合物層及び 背面電極を積層してなる発光積層体、並びに有機化合物 層を封止し外部の空気を遮断する熱可塑性封止部材を有 する発光素子を製造する方法であって、熱可塑性基板と 熱可塑性封止部材とを発光積層体の周辺部で融着するこ とを特徴とする。

[0010]

【発明の実施の形態】本発明の発光素子は熱可塑性基板上に透明電極、発光層を含む一層以上の有機化合物層及び背面電極を積層してなる発光積層体、並びに有機化合 10物層を封止し外部の空気を遮断する熱可塑性封止部材を有する。熱可塑性基板と熱可塑性封止部材は、発光積層体の周辺部で融着される。この発光素子は本発明の製造方法によって製造できる。

【0011】本発明で使用する熱可塑性基板は、水分を透過させない材料又は水分透過率が極めて低い材料からなるのが好ましい。該材料は有機化合物層から発せられる光を散乱又は減衰させないことが好ましい。また、熱可塑性基板は熱可塑性封止部材と融着されるため、その軟化点は200℃以下であることが好ましく、180℃以下で20あることがより好ましい。

【0012】熱可塑性基板をなす材料の具体例としては、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエステルや、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリエーテルスルホン、ポリアリレート、アリルジグリコールカーボネート、ポリシクロオレフィン、ノルボルネン樹脂、ポリ(クロロトリフルオロエチレン)等の有機材料等が挙げられる。中でも、耐熱性、寸法安定性、耐溶剤性、電気絶縁性及び加工性に優れ、且つ低通気性及び低吸湿性である有機材料が好ましく使用でき、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート及びポリ(クロロトリフルオロエチレン)が特に好ましい。透明電極が酸化インジウムスズ(ITO)からなる場合には、ITOとの格子定数の差が小さい材料を用いるのが好ましい。

【0013】熱可塑性基板の形状、構造、大きさ等は発光素子の用途及び目的に応じて適宜選択することができる。形状は板状とするのが一般的である。構造は単層構造であっても積層構造であってもよい。熱可塑性基板は 40単一の部材で形成しても、2以上の部材で形成してもよい。また、熱可塑性基板は無色透明であっても有色透明であってもよいが、発光層から発せられる光を散乱又は減衰させることがない点で無色透明であるのが好ましい。

【0014】熱可塑性基板の電極側の面、電極と反対側の面又はその両方に透湿防止層(ガスバリア層)を設けるのが好ましい。透湿防止層をなす材料としては窒化ケイ素、酸化ケイ素等の無機物を用いるのが好ましい。透湿防止層は高周波スパッタリング法等により形成でき

る。また、熱可塑性基板には必要に応じてハードコート 層やアンダーコート層を設けてもよい。

【0015】本発明で用いる熱可塑性封止部材をなす材料の例としては、上記熱可塑性基板に使用できる材料の例と同様のものが挙げられる。熱可塑性封止部材は上記熱可塑性基板と同じ材料からなるものであっても、異なる材料からなるものであってもよい。熱可塑性封止部材の軟化点は80~200℃であるのが好ましく、80~180℃であるのがより好ましい。熱可塑性封止部材には透湿防止層、ハードコート層、アンダーコート層等を形成することができる。

【0016】本発明においては、熱可塑性基板上に蒸着法等の乾式法又は塗布法等の湿式法により設置した発光積層体を、熱可塑性封止部材により封止する。封止は、発光積層体の周辺部で熱可塑性基板と熱可塑性封止部材とを融着させることにより行う。融着方法は熱融着法、超音波融着法、レーザー融着法等が使用できる。このような融着法を用いることにより、従来の封止接着剤を用いた場合に比べ、封止能力を高め、発光素子の耐久性を向上させることができる。融着温度は好ましくは100~200℃、より好ましくは100~180℃である。

【0017】図1~3は各々、本発明の発光素子の一実施形態を示す概略断面図である。図1~3に示す各発光素子は、熱可塑性基板1の上に透明電極2、有機化合物層3及び背面電極4を積層してなる発光積層体7、並びに有機化合物層3を封止する熱可塑性封止部材9を有する。これらの実施形態においては、熱可塑性封止部材9を融着部8で熱可塑性基板1に融着し、発光積層体7に設置する。本発明では、図1に示すように熱可塑性封止部材9を背面電極4側のみに設置しても、図2及び3に示すように発光積層体7全体を熱可塑性封止部材9で覆ってもよく、有機化合物層3を封止でき外部の空気を遮断することができれば、熱可塑性封止部材9の形状、大きさ、厚さ等は特に限定されない。

【0018】図1~3中、熱可塑性封止部材9と発光積層体7との間には空間10が存在してもよい。空間10には水分吸収剤、不活性液体等を挿入してよい。水分吸収剤は特に限定されず、具体例としては酸化バリウム、酸化ナトリウム、酸化カリウム、酸化カルシウム、硫酸マグネシウム、五酸化リン、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、塩化銅、フッ化セシウム、フッ化ニオブ、臭化カルシウム、臭化バナジウム、モレキュラーシーブ、ゼオライト、酸化マグネシウム等が挙げられる。不活性液体としてはパラフィン類、流動パラフィン類、フッ素系溶剤(パーフルオロアルカン、パーフルオロアミン、パーフルオロエーテル等)、塩素系溶剤、シリコーンオイル類等が使用可能である。

【0019】本発明の発光素子において、発光積層体の 50 構成は、熱可塑性基板上に透明電極/発光層/背面電

極、透明電極/発光層/電子輸送層/背面電極、透明電 極/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/背面電極、透明 電極/正孔輸送層/発光層/背面電極、透明電極/発光 層/電子輸送層/電子注入層/背面電極、透明電極/正 孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/電子注入 層/背面電極等をこの順に積層した構成、これらを逆に 積層した構成等であってよい。各層に用いる化合物の具 体例については、例えば「月刊ディスプレイ」1998年10 月号別冊の「有機ELディスプレイ」(テクノタイムズ 社)等に記載されている。

【0020】有機化合物層の形成位置は特に制限され ず、発光素子の用途及び目的に応じて適宜選択すること ができるが、透明電極又は背面電極上に形成するのが好 ましい。このとき有機化合物層は透明電極又は背面電極 の全面又は一部に形成してよい。有機化合物層の形状、 大きさ及び厚みも目的に応じて適宜選択することができ る。

【0021】有機化合物層は乾式製膜法又は湿式製膜法 により製膜してよいが、湿式製膜法を用いると有機化合 物層を容易に大面積化することができ、高輝度で発光効 20 率に優れた発光素子が低コストで効率よく得られ、好ま しい。乾式製膜法としては蒸着法、スパッタ法等が使用 でき、湿式製膜法としてはディッピング法、スピンコー ト法、ディップコート法、キャスト法、ダイコート法、 ロールコート法、バーコート法、グラビアコート法等が 使用可能である。これらの製膜法は有機化合物層の材料 に応じて適宜選択できる。湿式製膜法により製膜した場 合は製膜した後に乾燥してよい。乾燥は塗布層が損傷し ないように温度、圧力等の条件を選択して行う。

【0022】上記湿式製膜法で用いる塗布液は通常、有 機化合物層の材料と、それを溶解又は分散するための溶 剤からなる。溶剤は特に限定されず、有機化合物層に用 いる材料に応じて選択すればよい。溶剤の具体例として は、ハロゲン系溶剤(クロロホルム、四塩化炭素、ジク ロロメタン、1,2-ジクロロエタン、クロロベンゼン 等)、ケトン系溶剤(アセトン、メチルエチルケトン、 ジエチルケトン、n-プロピルメチルケトン、シクロヘキ サノン等)、芳香族系溶剤(ベンゼン、トルエン、キシ レン等)、エステル系溶剤(酢酸エチル、酢酸 n-プロ ピル、酢酸 n-ブチル、プロピオン酸メチル、プロピオ ン酸エチル、γ-プチロラクトン、炭酸ジエチル等)、 エーテル系溶剤(テトラヒドロフラン、ジオキサン 等)、アミド系溶剤(ジメチルホルムアミド、ジメチル アセトアミド等)、ジメチルスルホキシド、水等が挙げ られる。なお、塗布液中の溶剤に対する固形分量は特に 制限はなく、塗布液の粘度も製膜方法に応じて任意に選 択することができる。

【0023】有機化合物層を湿式製膜法で塗布形成する 場合、該有機化合物層にはバインダー樹脂を添加するこ とができる。この場合、ポリマーバインダーとしては、

ポリ塩化ビニル、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポ リメチルメタクリレート、ポリブチルメタクリレート、 ポリエステル、ポリスルホン、ポリフェニレンオキシ ド、ポリプタジエン、炭化水素樹脂、ケトン樹脂、フェ ノキシ樹脂、ポリアミド、エチルセルロース、酢酸ビニ ル、ABS樹脂、ポリウレタン、メラミン樹脂、不飽和ポ リエステル、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、シリコン樹 脂、ポリビニルブチラール、ポリビニルアセタール等が 使用可能である。これらは1種単独で使用してもよい 10 し、2種以上を併用してもよい。

【0024】本発明の発光素子は通常、その透明電極と 背面電極との間に2~40ボルト程度の直流電圧(交流成 分を含んでもよい)又は直流電流を印加すると発光す る。また、本発明の発光素子を駆動する際には、特開平 2-148687号、同6-301355号、同5-29080号、同7-134558 号、同8-234685号、同8-241047号、米国特許5828429 号、同6023308号、日本特許第2784615号等に記載の駆動 方法を利用することができる。以下、本発明で用いる発 光積層体をなす各層について詳述するが、本発明はそれ らにより限定されない。

【0025】(A)透明電極

通常、透明電極は有機化合物層に正孔を供給する陽極と しての機能を有するが、陰極として機能させることもで き、この場合背面電極を陽極として機能させる。以下、 透明電極を陽極とする場合について説明する。

【0026】透明電極の形状、構造、大きさ等は特に制 限されず、発光素子の用途及び目的に応じて適宜選択す ることができる。透明電極を形成する材料としては、金 属、合金、金属酸化物、有機導電性化合物、これらの混 合物等を用いることができ、好ましくは仕事関数が4.0e V以上の材料を用いる。具体例としては、アンチモンを ドープした酸化スズ (ATO)、フッ素をドープした酸化 スズ (FTO) 、半導性金属酸化物 (酸化スズ、酸化亜 鉛、酸化インジウム、酸化インジウムスズ (ITO)、酸 化亜鉛インジウム(IZO)等)、金属(金、銀、クロ ム、ニッケル等)、これら金属と導電性金属酸化物との 混合物又は積層物、無機導電性物質(ヨウ化銅、硫化銅 等)、有機導電性材料(ポリアニリン、ポリチオフェ ン、ポリピロール等)及びこれとITOとの積層物等が挙 40 げられる。

【0027】透明電極は印刷法、コーティング法等の湿 式方法、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレー ティング法等の物理的方法、CVD法、プラズマCVD法等の 化学的方法等によって熱可塑性基板上に形成することが できる。形成方法は透明電極材料との適性を考慮して適 宜選択すればよい。例えば、透明電極の材料としてITO を用いる場合には、直流又は高周波スパッタ法、真空蒸 着法、イオンプレーティング法等を用いればよい。また 透明電極の材料として有機導電性材料を用いる場合に 50 は、湿式製膜法を用いてよい。

【0028】透明電極のパターニングはフォトリソグラフィー等による化学的エッチング、レーザー等を用いた物理的エッチング等により行うことができる。また、マスクを用いた真空蒸着やスパッタリング、リフトオフ法、印刷法等によりパターニングしてもよい。

【0029】透明電極の形成位置は発光素子の用途及び目的に応じて適宜選択してよいが、熱可塑性基板上に形成するのが好ましい。このとき透明電極は基板の表面全体に形成しても一部のみに形成してもよい。

【0030】透明電極の厚みはその材料に応じて適宜選 10 択すればよいが、通常10nm~50μmであり、好ましくは5 0nm~20μmである。透明電極の抵抗値は10°Ω/□以下とするのが好ましく、10°Ω/□以下とするのがより好ましい。透明電極は無色透明であっても有色透明であってもよい。透明電極側から発光を取り出すためには、その透過率は60%以上とするのが好ましく、70%以上とするのがより好ましい。透過率は分光光度計を用いた公知の方法に従って測定することができる。

【0031】また、「透明導電膜の新展開」(沢田豊監修、シーエムシー刊、1999年)等に詳細に記載されてい 20る電極も本発明に適用できる。特に耐熱性の低いプラスチック基板を用いる場合は、透明電極材料としてITO又はIZOを使用し、150℃以下の低温で製膜するのが好ましい。

【0032】(B)背面電極

通常、背面電極は有機化合物層に電子を注入する陰極としての機能を有するが、陽極として機能させることもでき、この場合上記透明電極を陰極として機能させる。以下、背面電極を陰極とする場合について説明する。

【0033】背面電極の形状、構造、大きさ等は特に制 30限されず、発光素子の用途及び目的に応じて適宜選択することができる。背面電極を形成する材料としては、金属、合金、金属酸化物、電気伝導性化合物、これらの混合物等を用いることができ、好ましくは仕事関数が4.5eV以下の材料を用いる。具体例としては、アルカリ金属(Li Na K (s等) アルカリナ類金属 (Mg Ca

(Li、Na、K、Cs等)、アルカリ土類金属(Mg、Ca等)、金、銀、鉛、アルミニウム、ナトリウムーカリウム合金、リチウムーアルミニウム合金、マグネシウムー銀合金、インジウム、希土類金属(イッテルビウム等)等が挙げられる。これらは単独で使用してもよいが、安40定性と電子注入性とを両立させるためには2種以上を併用するのが好ましい。これら材料の中で、電子注入性の観点からはアルカリ土類金属が好ましく、保存安定性の観点からはアルミニウムを主体とする材料が好ましい。ここでアルミニウムを主体とする材料が好ましい。ここでアルミニウムを主体とする材料が好ましい。ここでアルミニウムを主体とする材料とは、アルミニウム単独、アルミニウムと0.01~10質量%のアルカリ金属又はアルカリ土類金属との合金又は混合物(リチウムーアルミニウム合金、マグネシウムーアルミニウム合金等)を指す。背面電極の材料としては、特開平2-15595号、特開平5-121172号等に詳述されてい50

るものも使用できる。

【0034】背面電極は印刷法、コーティング法等の湿式方法、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法等の物理的方法、CVD法、プラズマCVD法等の化学的方法等によって形成することができる。形成方法は背面電極材料との適性を考慮して適宜選択すればよい。例えば、背面電極の材料として2種以上の金属等を用いる場合には、その材料を同時又は順次にスパッタして形成できる。

8

【0035】背面電極のパターニングはフォトリソグラフィー等による化学的エッチング、レーザー等を用いた物理的エッチング等により行うことができる。また、マスクを用いた真空蒸着やスパッタリング、リフトオフ法、印刷法等によりパターニングしてもよい。

【0036】背面電極の形成位置は発光素子の用途及び目的に応じて適宜選択してよいが、有機化合物層上に形成するのが好ましい。このとき背面電極は有機化合物層の表面全体に形成しても一部のみに形成してもよい。また、背面電極と有機化合物層との間にアルカリ金属又はアルカリ土類金属のフッ化物等からなる誘電体層を0.1~5nmの厚みで設置してもよい。誘電体層は真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法等により形成することができる。

【0037】背面電極の厚みはその材料に応じて適宜選択すればよいが、通常 $10\text{nm}\sim5~\mu\text{m}$ であり、好ましくは $50\text{nm}\sim1~\mu\text{m}$ である。背面電極は透明であっても不透明であってもよい。透明な背面電極は、上述した材料の層を $1\sim10\text{nm}$ の厚みに薄く製膜し、更に $170\sim120$ 等の透明導電性材料を積層して形成することができる。

【0038】(C)発光層

本発明の発光素子において、発光層は少なくとも一種の 発光材料を含有する。本発明で用いる発光材料は特に限 定されず、蛍光発光性化合物であっても燐光発光性化合 物であってもよい。また蛍光発光性化合物及び燐光発光 性化合物を同時に用いてもよい。本発明においては、発 光輝度及び発光効率の点から燐光発光性化合物を用いる ことが好ましい。

【0039】蛍光発光性化合物としては、ベンゾオキサソール誘導体、ベンゾイミダゾール誘導体、ベンゾチアソール誘導体、スチリルベンゼン誘導体、ポリフェニル誘導体、ジフェニルブタジエン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、ナフタルイミド誘導体、クマリン誘導体、ペリレン誘導体、ペリノン誘導体、オキサジアゾール誘導体、アルダジン誘導体、ピラリジン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、ピススチリルアントラセン誘導体、キナクリドン誘導体、ピロロピリジン誘導体、チアジアゾロピリジン誘導体、スチリルアミン誘導体、チアジアゾロピリジン誘導体、スチリルアミン誘導体、デアジアゾロピリジン誘導体、スチリルアミン誘導体、デタジアゾロピリジン誘導体、スチリルアミン誘導体、デリアン化合物、金属錯体(8-キノリノール誘導体の金属錯体、希土類錯体等)、高分子発光材料(ポ50 リチオフェン誘導体、ポリフェニレン誘導体、ポリフェ

ニレンビニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体等)等が 使用できる。これらは単独で用いても二種以上を混合し て用いてもよい。

【0040】本発明で用いる燐光発光性化合物は、好ましくは三重項励起子から発光することができる化合物であり、オルトメタル化錯体及びポルフィリン錯体が好ましい。ポルフィリン錯体の中ではポルフィリン白金錯体が好ましい。燐光発光性化合物は単独で使用しても2種以上を併用してもよい。

【0041】本発明でいうオルトメタル化錯体とは、山 10 本明夫著「有機金属化学 基礎と応用」、150頁及び232 頁,裳華房社(1982年)、H. Yersin著「Photochemistr y and Photophysics of Coordination Compounds], 71 ~77頁及び135~146頁, Springer-Verlag社 (1987年) 等に記載されている化合物群の総称である。オルトメタ ル化錯体を形成する配位子は特に限定されないが、2-フ エニルピリジン誘導体、7,8-ベンゾキノリン誘導体、2-(2-チエニル) ピリジン誘導体、2-(1-ナフチル) ピリジン 誘導体又は2-フェニルキノリン誘導体であるのが好まし い。これら誘導体は置換基を有してもよい。また、これ 20 らのオルトメタル化錯体形成に必須の配位子以外に他の 配位子を有していてもよい。オルトメタル化錯体を形成 する中心金属としては、遷移金属であればいずれも使用 可能であり、本発明ではロジウム、白金、金、イリジウ ム、ルテニウム、パラジウム等を好ましく用いることが できる。このようなオルトメタル化錯体を含む有機化合 物層は、発光輝度及び発光効率に優れている。オルトメ タル化錯体については、特願2000-254171号の段落番号0 152~0180にもその具体例が記載されている。

【0042】本発明で用いるオルトメタル化錯体は、In 30 org. Chem., 30, 1685, 1991、Inorg. Chem., 27, 346 4, 1988、Inorg. Chem., 33, 545, 1994、Inorg. Chim. Acta, 181, 245, 1991、J. Organomet. Chem., 335, 2 93, 1987、J. Am. Chem. Soc., 107, 1431, 1985 等に記載の公知の手法で合成することができる。

【0043】発光層中の発光材料の含有量は特に制限されないが、例えば $0.1\sim70$ 質量%であり、 $1\sim20$ 質量%であるのが好ましい。発光材料の含有量が0.1質量%未満であるか、又は70質量%を超えると、その効果が十分に発揮されない場合がある。

【0044】本発明において、発光層は必要に応じてホスト化合物、正孔輸送材料、電子輸送材料、電気的に不活性なポリマーバインダー等を含有してもよい。

【0045】上記ホスト化合物とは、その励起状態から 蛍光発光性化合物又は燐光発光性化合物へエネルギー移 動が起こり、その結果、該化合物を発光させる化合物で ある。その具体例としては、カルバゾール誘導体、トリ アゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾー ル誘導体、イミダゾール誘導体、ポリアリールアルカン 誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾロン誘導体、フェニ 50 体、カルボジイミド誘導体、フルオレニリデンメタン誘

レンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体、アミノ置 換カルコン誘導体、スチリルアントラセン誘導体、フル オレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導 体、シラザン誘導体、芳香族第三級アミン化合物、スチ リルアミン化合物、芳香族ジメチリデン化合物、ポルフ ィリン化合物、アントラキノジメタン誘導体、アントロ ン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、チオピランジオキ シド誘導体、カルボジイミド誘導体、フルオレニリデン メタン誘導体、ジスチリルピラジン誘導体、ナフタレン ペリレン等の複素環テトラカルボン酸無水物、フタロシ アニン誘導体、8-キノリノール誘導体の金属錯体、メタ ルフタロシアニン、ベンゾオキサゾールやベンゾチアゾ ール等を配位子とする金属錯体、ポリシラン化合物、ポ リ(N-ビニルカルバゾール)誘導体、アニリン共重合体、 チオフェンオリゴマー、ポリチオフェン等の導電性高分 子、ポリチオフェン誘導体、ポリフェニレン誘導体、ポ リフェニレンビニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体等 が挙げられる。ホスト化合物は1種単独で使用しても2 種以上を併用してもよい。発光層におけるホスト化合物 の含量は0~99.9質量%が好ましく、0~99.0質量%が より好ましい。

10

【0046】正孔輸送材料は陽極から正孔を注入する機 能、正孔を輸送する機能、及び陰極から注入された電子 を障壁する機能のいずれかを有しているものであれば特 に限定されず、低分子材料であっても高分子材料であっ てもよい。その具体例としては、カルバゾール誘導体、 トリアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オキサジア ゾール誘導体、イミダゾール誘導体、ポリアリールアル カン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾロン誘導体、フ ェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体、アミ ノ置換カルコン誘導体、スチリルアントラセン誘導体、 フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘 導体、シラザン誘導体、芳香族第三級アミン化合物、ス チリルアミン化合物、芳香族ジメチリデン化合物、ポル フィリン化合物、ポリシラン化合物、ポリ(N-ビニルカ ルバゾール)誘導体、アニリン共重合体、チオフェンオ リゴマー、ポリチオフェン等の導電性高分子、ポリチオ フェン誘導体、ポリフェニレン誘導体、ポリフェニレン ビニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体等が挙げられ る。これらは単独で使用しても2種以上を混合して使用 してもよい。発光層における正孔輸送材料の含量は0~ 99.9質量%が好ましく、0~80質量%がより好ましい。 【0047】電子輸送材料は陰極から電子を注入する機 能、電子を輸送する機能、及び陽極から注入された正孔 を障壁する機能のいずれかを有しているものであれば特 に限定されず、例えばトリアゾール誘導体、オキサゾー ル誘導体、オキサジアゾール誘導体、フルオレノン誘導 体、アントラキノジメタン誘導体、アントロン誘導体、 ジフェニルキノン誘導体、チオピランジオキシド誘導

導体、ジスチリルピラジン誘導体、ナフタレンペリレン等の複素環テトラカルボン酸無水物、フタロシアニン誘導体、8-キノリノール誘導体の金属錯体、メタロフタロシアニン、ベンゾオキサゾールやベンゾチアゾール等を配位子とする金属錯体、アニリン共重合体、チオフェンオリゴマー、ポリチオフェン等の導電性高分子、ポリチオフェン誘導体、ポリフェニレン誘導体、ポリフェニレン誘導体、ポリフェニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体等が使用可能である。発光層における電子輸送材料の含量は0~99.9 質量%が好ましく、0~80質量%がより好ましい。

【0048】ポリマーバインダーとしては、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリエステル、ポリスルホン、ポリフェニレンオキシド、ポリブタジエン、炭化水素樹脂、ケトン樹脂、フェノキシ樹脂、ポリアミド、エチルセルロース、酢酸ビニル、ABS樹脂、ポリウレタン、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、シリコン樹脂、ポリビニルブチラール、ポリビニルアセタール等が使用可能である。ポリマーバインダーを含有する発光層は、湿式20製膜法によって、容易に且つ大面積に塗布形成することができる。

【0.049】発光層の厚みは $5\sim200$ nmとするのが好ましく、 $10\sim80$ nmとするのがより好ましい。厚みが200nmを超えると駆動電圧が上昇する場合があり、5nm未満であると発光素子が短絡する場合がある。

【0050】(D)その他

本発明の発光素子は、特開平7-85974号、同7-192866号、同8-22891号、同10-275682号、同10-106746号等に記載の保護層を有していてもよい。保護層は発光素子の 30最上面に形成する。ここで最上面とは、基板、透明電極、有機化合物層及び背面電極をこの順に積層する場合には背面電極の外側表面を指し、基板、背面電極、有機化合物層及び透明電極をこの順に積層する場合には透明電極の外側表面を指す。保護層の形状、大きさ、厚み等は特に限定されない。保護層をなす材料は、水分や酸素等の発光素子を劣化させ得るものが素子内に侵入又は透過するのを抑制する機能を有しているものであれば特に限定されず、酸化ケイ素、二酸化ケイ素、酸化ゲルマニウム、二酸化ゲルマニウム等が使用できる。 40

【0051】保護層の形成方法は特に限定はなく、例えば真空蒸着法、スパッタリング法、反応性スパッタリング法、分子線エピタキシ法、クラスターイオンビーム法、イオンプレーティング法、プラズマ重合法、プラズマCVD法、レーザーCVD法、熱CVD法、コーティング法等が適用できる。

【0052】また、発光素子には水分や酸素の侵入を防止するための封止層を設けるのが好ましい。封止層を形成する材料としては、テトラフルオロエチレンと少なくとも1種のコモノマーとの共重合体、共重合主鎖に環状 50

構造を有する含フッ素共重合体、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリメチルメタクリレート、ポリイミド、ポリユリア、ポリテトラフルオロエチレン、ポリクロロトリフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレン又はジクロロジフルオロエチレンと他のコモノマーとの共重合体、吸水率1%以上の吸水性物質、吸水率0.1%以下の防湿性物質、金属(In、Sn、Pb、Au、Cu、Ag、Al、Tl、Ni等)、金属酸化物(MgO、SiO、SiO、Al,O3、GeO、NiO、CaO、BaO、Fe,O3、Y,O3、TiO。等)、金属フッ化物(MgF,、LiF、AlF、、CaF,等)、液状フッ素化炭素(パーフルオロアルカン、パーフルオロアミン、パーフルオロエーテル等)、該液状フッ素化炭素に水分や酸素の吸着剤を分散させたもの等が使用可能である。

12

[0053]

【実施例】以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はそれらに限定されるものではない。 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 5 & 4 \end{bmatrix}$ 実施例 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

厚み0. 2nmのポリエステルフィルム(帝人株式会社製「帝人テトロンフィルム」、軟化点:160℃)を2.5cm角に切断して熱可塑性基板を作製し、真空チャンパー内に導入した。この基板上にSi0、ターゲットを用いてDCマグネトロンスパッタ(条件:基板温度100℃、酸素圧 1×10^{-3} Pa)により、Si0、からなる厚み 0.1μ mのパリアー層を形成し、更にこのパリアー層上にZn0、含有率が10 質量%であるI20 ターゲット(In、0、:Zn0 = 90:10(モル比))を用いて、DC マグネトロンスパッタ(条件:基板温度100 C、酸素圧 1×10^{-3} Pa)によりI20 透明電極を形成した。透明電極の厚みは 0.2μ mとし、その表面抵抗は 10Ω / \Box であった。

【0055】透明電極を形成した基板を洗浄容器に入れIPA洗浄した後、UV-オゾン処理を30分間行った。続いてこの透明電極上にポリ(エチレンジオキシチオフェン)・ポリスチレンスルホン酸水分散物 (BAYER社製、Baytron P: 固形分1.3%) をスピンコートし、150℃で2時間真空乾燥して厚み100mmの正孔注入層を形成した。

【0056】次に、ポリビニルカルバゾール (Mw=6300 0、アルドリッチ製、正孔輸送材料兼ホスト材料)、トリス(2-フェニルピリジン)イリジウム錯体 (燐光発光材40 料)、及び2-(4-ピフェニリル)-5-(4-t-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール (PBD、電子輸送材料)を40:1:12の質量比でジクロロエタンに溶解し、塗布液を調製した。

【0057】得られた塗布液をスピンコーターを用いて上記正孔注入層の上に塗布し、室温で乾燥して厚み100mmの有機化合物層を形成した。続いてこの有機化合物層上にパターニングしたマスク(発光面積が5mm×5mmとなるマスク)を設置し、蒸着装置内でマグネシウム及び銀(マグネシウム:銀=10:1 (モル比))を0.25μm蒸着し、銀を0.3μm蒸着して背面電極を形成した。透明

電極及び背面電極からアルミニウムのリード線を結線 し、発光積層体を形成した。この発光積層体を窒素ガス で置換したグローブボックス内に入れ、図1に示す発光 素子のように、ニトフロンシート(日東電工製、軟化 点;180℃)からなる熱可塑性封止部材を発光積層体の 背面電極側に重ね、その周辺部を200℃で加熱し、熱可 塑性基板と熱可塑性封止部材を熱融着して封止した。以 上により、実施例1の発光素子を作成した。

【0058】実施例2

厚み0.5mmのポリカーボネートフィルム(帝人株式会社 製「パンライトシート」、軟化点:180℃)を2.5cm角に 切断して熱可塑性基板を作製し、真空チャンバー内に導 入した。この基板上にSiO、ターゲットを用いてDCマグネ トロンスパッタ (条件:基板温度100℃、酸素圧1×10 ⁻³Pa) により、SiO₂からなる厚み0.1μmのパリアー層を 形成し、更にこのバリアー層上に2n0,含有率が10質量% であるI20ターゲット (In. 0: 2n0=90:10 (モル 比)) を用いて、DCマグネトロンスパッタ(条件:基板 温度100℃、酸素圧1×10⁻³Pa)により120透明電極を形 成した。透明電極の厚みは $0.2 \mu m$ とし、その表面抵抗は 20 10Ω /□であった。

【0059】透明電極を形成した基板を洗浄容器に入れ IPA洗浄した後、UV-オゾン処理を30分間行った。続い てこの透明電極上にN, N'-ジナフチル-N, N'-ジフェニル ベンシジンを 1 nm/秒の速度で真空蒸着し、厚み0.04 µ □の正孔輸送層を形成した。この正孔輸送層上に、燐光 発光材料であるトリス(2-フェニルピリジル)イリジウム 錯体、及びホスト材料である4,4'-N,N'-ジカルバゾール ピフェニルをそれぞれ0.inm/秒、1nm/秒の速度で共 蒸着し、厚み0.024μmの発光層を得た。

【0060】次に、得られた発光層上に2,2',2''-(1,3, 5-ベンゼントリイル)トリス[3-(2-メチルフェニル)-3H-

イミダゾ[4,5-b]ピリジン]を1 nm/秒の速度で蒸着し て、厚み0.024μmの電子輸送層を設けた。更に、この電 子輸送層上に、パターニングしたマスク (発光面積が5 m×5mとなるマスク)を設置し、蒸着装置内でマグネ シウム及び銀(マグネシウム:銀=10:1 (モル比)) を0.25μm蒸着し、銀を0.3μm蒸着して背面電極を形成 した。透明電極及び背面電極からアルミニウムのリード 線を結線し、発光積層体を形成した。この発光積層体を 窒素ガスで置換したグローブボックス内に入れ、図2に 10 示す発光素子のように、ニトフロンシート(日東電工 製、軟化点;180℃)からなる熱可塑性封止部材で発光 積層体の全体を覆い、その周辺部を200℃に加熱し、熱 可塑性基板と熱可塑性封止部材を熱融着して封止した。 以上により、実施例2の発光素子を作成した。

【0061】比較例1

熱可塑性基板と熱可塑性封止部材を熱融着して封止した かわりに、封止剤として紫外線硬化型接着剤(長瀬チバ 製「XNR5493」)を用いて封止したこと以外は実施例1 と同様に、比較例1の発光素子を作成した。

【0062】発光輝度及び発光効率の評価 東洋テクニカ製ソースメジャーユニット2400型を用い て、上記のように得られた各発光素子に直流電圧を印加 して発光させ、その発光輝度を測定し、各発光素子の最 高輝度L...、最高輝度L...が得られるときの電圧V...、 輝度200cd/m²で発光させたときの発光効率 n₂₀₀、及び 輝度2000cd/m²で発光させたときの発光効率 n,。。。(外 部量子効率)を求めた。また、各発光素子を85℃、95% RHの条件下で30日放置した後の最高輝度L...、電圧

٧...、並びに発光効率 η,,,及び η,,,,を求め、耐久性 を評価した。結果を表1に示す。

[0063]

【表1】

| | | L _{***} (cd/m²) | V _{etz} (∀) | 7 ::i | 7100 |
|-------|------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|
| 実施例 1 | 初期 | 57000 | 15 | 11.1 | 9.8 |
| | 30日後 | 52000 | 15 | 10.5 | 9.0 |
| 実施例 2 | 初期 | 86000 | 13 | 16.4 | 14.7 |
| | 30日後 | 79000 | 13 | 15.0 | 13.1 |
| 比較例 1 | 初期 | 48000 | 15 | 10.0 | 8.9 |
| | 30日後 | 38000 | 16 | B.8 | 6.7 |

【0064】表1に示すように、接着剤を用いて封止し た比較例1の発光素子は発光輝度及び発光効率に劣り耐 久性も低かったのに対して、実施例1及び2の本発明の 発光素子は優れた発光輝度、発光効率及び耐久性を示し た。このことから、熱融着による封止方法は高温・高湿 度条件下での耐久性を改善するために非常に有効である ことが判る。さらに、発光素子の封止工程で紫外線硬化 型接着剤を使用すると、接着剤の注入工程や紫外線照射 れば、熱可塑性基板と熱可塑性封止部材を熱融着する工 程のみでよいので、素子作成に関する作業効率が改善さ わる.

[0065]

【発明の効果】以上詳述したように、熱融着により熱可 塑性封止部材で有機化合物層を封止した本発明の発光素 子は、発光輝度、発光効率及び耐久性に優れ、且つフレ キシブルな素子として好適に使用できるために、フルカ 工程等の複雑な工程が必要になるが、本発明の方法によ 50 ラーディスプレイ、バックライト等の面光源、プリンタ

16

一等の光源アレイ等に有効に利用できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】は本発明の発光素子の一実施形態を示す概略断面図である。

15

【図2】は本発明の発光素子の一実施形態を示す概略断 面図である。

【図3】は本発明の発光素子の一実施形態を示す概略断面図である。

【符号の説明】

1・・・熱可塑性基板

2・・・透明電極

3・・・有機化合物層

4・・・背面電極

5・・・透明電極リード

6・・・背面電極リード

7・・・発光積層体

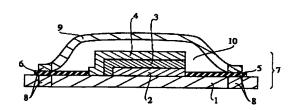
8・・・融着部

9・・・熱可塑性封止部材

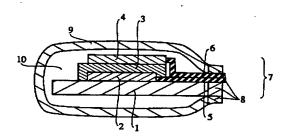
10・・・空間

10

【図1】



【図3】



【図2】

